# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-222023

(43)Date of publication of application: 14.09.1988

(51)Int.Cl.

CO3B 11/00 B29D 11/00 // B29C 43/02

B29L 11:00

(21)Application number: 62-055192

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

12.03.1987

(72)Inventor: YAMAMOTO KIYOSHI

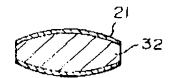
## (54) PRODUCTION OF OPTICAL ELEMENT

### (57)Abstract:

PURPOSE: To readily produce an optical element such as lens or prism having concave and convex shape or non-spherical surface at a short time in good productivity, by arranging a raw material for optical element molding coated with carbon thin film into a mold for molding and molding the raw material under pressure.

CONSTITUTION: Chemically stable carbon thin film 21 having excellent uniformness and strength and free from melting with a mold for molding is applied to faces 22a and 22b for molding functional face of a glass raw material for optical element molding formed to a prescribed shape by treatment such as grinding, polishing or melt solidification so as to have 1W100nm thickness by spattering, etc. Then the carbon thin film 21-coated raw material 22 is arranged in the mold for molding and heated and molded under pressure and then subjected to annealing treatment in order to burn and remove the carbon thin film to provide the desired optical element (e.g. convex lens) 32.







## 引用文献:5

⑨日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-222023

© Int Cl. 1 C 03 B 11/00 B 29 D 11/00 # B 29 C 43/02 B 29 L 11:00 庁内整理番号 B-7344-4G 6660-4F

❸公開 昭和63年(1988)9月14日

6660-4F 7639-4F 4F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

砂発明の名称 光学素子の製造方法

②特 願 昭62-55192

識別記号

砂出 頭 昭62(1987)3月12日

⑫発 明 者 山 本 際 ⑪出 卿 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

四代 理 人 弁理士 山下 穣平

明 解 粒

1. 角男の名称

光学案子の製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

(1) 子め機能而が成形される師に炭素移膜が被膜された成形可能な状態の光学業子成形用素材を、成形用型内に配置し、は原により前配光学素子成形用素材を加圧して光学素子の機能師を成形する工程を含むことを特徴とする光学素子の製造方法。

3.発明の詳細な説明

〔 発明の利用分野 〕

本発明は凸レンズ、凹レンズ、フレネル、非球面レンズ、アリズム、フィルター等の光学素子の 製造方法に関する。

〔従来の技術〕

レンズ、プリズム、フィルター等の光学案子の多くは、従来ガラス等の素材の研摩処理を主とした方法によって成形されてきた。しかしながら、とのような研摩処理を主とした成形法に繋いては、福当な時間及び熟練技術が必要とされ、特に非球面とな研摩技術が要求されまた処理時間も更に長くなり、短時間に大量に製造することは非常に困難であった。

そとで、例えば一対の成形用型内に光学家子成形用素材を挿入配置し、これを加圧するだけでレンズ等の光学業子を簡易に虫産性良く成形する方法が注目されている。

代表的な加圧成形法としては、高精度の光学素

(1)

·the:

#### 特開昭63-222023(2)

子を成形できる方法としてリヒートプレス法が挙 げられる。

このような加圧成形法を適用することによって、 従来の研摩処理を主とした成形法と比べて光学素 子を短時間に容易に成形することが可能となり、 特に成形に於ける難易性の高かった非球面を有す る光学案子を容易に成形できるようになった。 [発明の解決すべき問題点]

ところが、加圧成形法によって光学業子を成形(3)

た機能面に乗りのない光学素子を、光学素子成形 用素材を成形用型によって加圧するだけで簡易に 生産性良く成形することのできる光学素子の製造 方法を提供することにある。

### [問題点を解決するための手段]

すなわち本発明の光学素子の加圧成形法は、干め機能面が成形される面に炭素薄膜が被膜された成形可能な状態の光学素子成形用素材を成形用類内に配置し、腹型により前記光学素子成形用素材を加圧して光学業子の機能面を成形する工程を含むことを特徴とする。

本発明の方法に於いては、光学累子を加圧成形する前の所領の設階に於いて、予め機能面が成形される光学業子成形用業材の面に炭素薄膜が被膜される。

以下、図面を参照しつつ本発明の方法をガラス製品レンズの成形をその一例として詳細に説明する。

第1図は、本発明の方法に使用することのできる光学素子の加圧成形装置の一例である。

した場合、成形された光学集子の形状については 所定の精度を得ることができるが、成形された光 学業子の機能質の無りや融層が生じ易く、光学的 機能については必ずしも充分なものを得ることは できなかった。

この機能面の最りは、加圧成形の過程に於いてて が学業子成形用業材とこれを加圧成形で接触する とが高温で比較的長時間密着した状態で接触され ため、微小部分に於いて前記業材と型の面とが 着し、成形後に型から成形された光学業子を報題 する際に、業材表面の型との微細緻着のな形を は、まな表面の型とのははって成形面に 生じるピンホールや数細を凹み等の欠陥によって 形成されるものである。

これらの欠陥は型材の種類を関わず光学東子の 加圧成形された面に生じるため、加圧成形法に於 いては避けられない問題となっていた。

本発明はとのような問題に鑑みなされたもので あり、その目的は、型と成形された光学素子の融 着を防ぎ、所定の状形及び精度を有し、成形され

(4)

1 はペルツャー本体、 2 は強、 3 は光学集子の 第1 の機能面を成形するための面を有するため 4 は光学業子の縛2の根能面を成形し押えるため を有する下型、 5 は上型3を保持し押えるため 押え、 6 は胴型、 7 はホルメー、 8 は成形 突を を加熱するためのに一ター、 8 は 加圧 準9 を けて加圧するためのエアーシリンメー、 1 1 は 加 助させるためのエアーシリンメー、 1 1 は 不 はインプ、 1 2、 13、 14、 16、 18 はパルプ、 15 は不活性ガス流入用パイプ、 1 7 は不活性が 気用パイプ、 1 9 は 強度センサー、 2 0 は 後度内 を冷やすための水パイプである。

本発明の方法に従って凸レンズを放形するにはまず、第2回に示すように、研削、研摩あるいは溶融固化等の処理により所定の形状に成形された所定容量の光学ガラスからなる素材(ガラス素材)22の機能面が成形される面224及び22bに炭素薄膜21を被膜する。

本発明の方法に於いて被膜される炭素薄膜は、 主に成形工程を通じて光学素子成形用素材の機能 固が成形される間を保護するとともに、破膜の表

特周昭63-222023(3)

面が成形用型と高温で比較的長時間密度した状態で接触しても、前述のガラス素材等に認られたような成形用型との接触面の微小部分に於ける融着を起さず、成形された光学素子に型からの良好な 観型性を付与するととを目的として殴けられる。

従って、本発明の方法に於いて設けられる炭素 薄膜は、光学素子成形用素材上に均一で、保護膜 として十分な殖度を有し、化学的にも安定であり、 更に、成形用型との前述したような融着を起さない 連続複膜を形成するととのできる炭素材料から形 成される。炭素薄膜は、例えば成形後のアニール 工程等で燃焼させるととにより、取り除くととが できる。

このような得膜21を素材22の所定の面に被 膜するには、上記のような溶膜形成用の材料を素 材22の材質や形状等に合せて、例えば真空濃着、 スペッチリング、プラズマ CVD などの蒸着法や炭 素粉末の分散液を用いた含度法あるいは適布法等 の種々の被膜形成法を適宜使用して素材22の所 定の面に所定の膜厚を積層することができる。

(7)

また、例えば、炭素寝膜21を不識布による仕上研摩の方法により網離することもできる。得られた凸レンズ32の機能面の袋面には前述したような従来問題となっていたピンホールや凹み等の機細欠陥の発生は認められず、従って機能面には乗りがなく、凸レンズ32は所定の形状及び精度を有している。

なお、上記工程においての成形時の加圧の圧力、 加圧成形後の冷却の速度、時間、成形された光学 拿子の取り出し温度等の操作条件は、使用する光 上配炭素薄膜の厚さは、1 mm ~ 100 mm 程度であることが好ましい。

次に、このようにして薄膜21が設けられた東村22をベルシャー1の蓋2をあけて下型4の上に軟骨し、更に上型3を配骨して釜2を閉じ、水冷パイプ20に水を売し、ヒータ8に通電する。

とのとき、不活性ガス用パルプ1 8、1 8 及び 排気ペルプは閉じてかく。なか、治縄転用ポンプ 1 1 は常に作動させてかく。

次に、パルプ 1 2 を開け掛気を開始し、ペルジャー 1 内の圧力が約 1  $0^{-2}$  Tore 程度以下になったところでパルプ 1 2 を閉じ、ペルプ 1 6 を開いて不活性ガスとしての  $N_2$  ガスをペルジャー 1 内に導入する。

ガラス素材 2 2 が成形可能な温度にヒーター 8 によって加熱されたところで、エアーシリンター 1 0 を作動させて、加圧維 9 を介して所定の圧力で下型 4 を押し上げてガラス素材 2 2 を上型 3 と下型 4 によって加圧し成形する。

最後にヒーター 8 を制御しながら、ペルジャー (8)

学業子成形用案材の材質、成形しようとする光学 案子の精度等に応じて適宜退択するととができる。

この例に於いては、凸レンズが本筹明の方法により成形されたが、成形用上型3及び下型4を所 望の形状及び精度を有する光学素子に対応した上 型及び下型と代えることにより、凹レンズ、フレ ネル、非球面レンズ、プリズム、フィルター等の 光学素子を成形することができる。

以上のような本発明の光学業子の製造方法によれば、光学業子成形用素材の被成形面に予め薄膜を設けたことにより、成形工程を通じて光学業子の機能面が保護され、かつ従来の加圧成形法法院いて認められたような素材の被成形面と成形用型との高級密着による機細部分に於ける融着を防ぐことが可能となり、型からの成形された光学業子の機工性が向上した。

従って、本発明の光学業子の製造方法によって 成形された光学素子の機能面にはピンホールや凹 み等の番細欠陥の発生は認められず、所定の形状 及び精度を有し、曇りのない機能面からなる光学 "<del>नि</del>कार

特開昭63-222023 (4)

米子を得るととができる。

#### [実施例]

以下、実施例を用いて本発明の方法を更に詳細に説明する。

#### 実施例 1

まず、第2図に示すよりに光学素子成形用素材 22としての円盤形状に研摩加工されたクラウン ガラスの機能面の成形される面に通常の蒸着法に より製業審膜(膜厚20 cm )を形成させた。

次に、炭素椰槭が被形成面に設けられた素材22 を第1図に示す装置の成形用弧のモリッテン製の 上型3と下弧4の間に配置し、水冷パイプ20に 水を洗し、ヒーター8に通電した。

このとき、不活性ガス用パルプ 1 6、1 8 及び掛気パルプ 1 2 は閉じ、油畑転用ポンプ 1 1 は常に作動させた。

なお、上型3の光学素子の機能面を形成する面は、外張17mm、曲率半径20mm、及び面精度、形状に於いてニュートンリング、パワー3本以内不規則性1本以内、中心線平均表面粗さ(JISB

(11)

示したようなすでに2つの機能面に薄膜が設けられている凸レンズ32を取り出した。

最後に所定のアニール処理を行なりことによって、改業傳展 2 1 を取り除いた。

得られた凸レンズ32の機能面の表面を3750 倍の走査型電子顕像鏡によって観察したととろ、機能面にはピンホールや凹み等の強細欠陥の発生は認められず、従って無りがなく、凸レンズ32 は防定の成形用型の機能面を形成する面の形状及び精度に対応した形状及び精度を有したレンズであった。

#### 比較例 1

比較のために炭素等膜を設けない以外は前記実 施例と同様にして凸レンズを加圧成形した。

本比較例に於いて得られた凸レンズについても、 その形成された機能面の表面を 3750 倍の建査型 電子顕数鏡により観察したととろ、機能面表面に は微細なピンホールや凹みが表面一面に観察され、 このために本比数例に於いて得られたレンズの機 能面は無りのあるものとなり、製品として要求さ 0610-1970) 0.02 # 以内に凹面状に鏡面加工した。下型 4 の機能面を形成する面は外径 1 7 mm、 曲率半径 5 5 mmに、また面精度は上型 3 と同程度 に凹面状に鏡面加工した。

次に、ベルブ 1 2 を開け排気を開始し、ベルジャー 1 内の圧力が約 1  $0^{-2}$  Torr 程度以下になったところでベルブ 1 2 を閉じ、ベルブ 1 5 を開いて不活性ガスとしての  $N_2$  ガスをベルジャー 1 内に導入する。

ガラス素材 2 2 が成形可能な温度 (600℃) にヒーター 8 によって加熱されたところで、エアーンリングー 1 0 を作動させて、加圧棒 9 を介して10 な/om<sup>1</sup> の圧力で下型 4 を押し上げて来材 2 2 を上型 3 と下型 4 によって 5 分間加圧した。

最後にヒーター 8 を制御しながら、ベルジャー1 内を 1 時間にわたり徐々に冷却し、2000以下に冷却されたところでベルブ 1 6 を閉じ、ベルブ 1 3 を開いてベルジャー内に空気を導入し、資 2 をあけることのできる程度にまで内圧が上ったら資 2 をあけ、押え 5 を外して成形された第 3 図に (12)

れる精度及び品質を満足するものとはならなかっ

4.図面の簡単な説明

九.

類1 図は本発明の方法に使用される光学案子成形装置の一例の要部を示した模式図、第2 図は、本発明の方法に使用される光学素子成形用素材の一例の模式的断面図、第3 図は本発明の方法に於いて成形された炭素薄膜を機能面に有する光学素子の一例の模式的断面図、第4 図は、本発明の方法によって成形された光学素子の一例の模式的断面図である。

1;ペルジャー本体、2;豊、

3: 光学素子の第1の機能面を成形するため の面を有する上型、

4: 光学業子の第2の機能面を成形するため の適を有する下型、

δ:上型3を保持し押えるための押え、

8:銅型、 7:ホルダー、

8:成形装置内を加熱するためのヒーター、

9: 下型 4 を突き上げて加圧するための加圧棒、

(14)

(13)

Alleo,

特開昭63-222023(5)

I 0 : 加圧維 9 を作動させるためのエアーシリンダー、

11:油廻転用ポンプ、

12, 13, 14, 16, 18 : 4, 12 7,

1 5:不活性ガス流入用ペイプ、

17:不活性ガス排気用ペイプ、

19:温度センサー、

20:装置内を冷やすための水冷/4イプ。

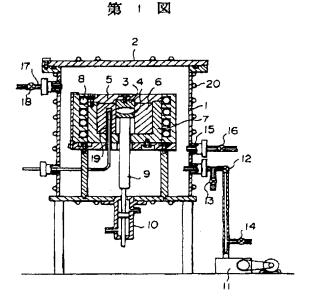
2 1 : 炭素薄膜、

22:光学案子成形用素材、

22 a 、 22 b :機能面が成形される面、

32:成形された光学素子。

代理人 弁理士 山 下 穣 平



(15)



